This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2002110898 A

(43) Date of publication of application: 12.04.02

(51) Int. CI

H01L 25/065

H01L 25/07

H01L 25/18

H01L 21/60

(21) Application number: 2000296328

(22) Date of filing: 28.09.00

(71) Applicant:

OKI ELECTRIC IND CO LTD

(72) Inventor:

KOMIYAMA MITSURU SUZUKI SHINSUKE

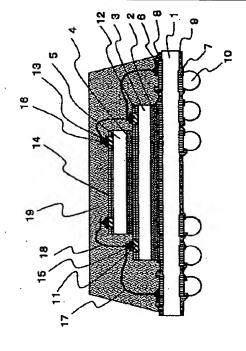
(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a semiconductor device which can suppress contacting between adjacent conductive wires and has laminated semiconductor elements.

SOLUTION: The semiconductor device includes a substrate which has a wiring pattern formed on the top surface, a 1st semiconductor element which is mounted on the substrate and has a 1st electrode pad, a 2nd semiconductor element which is mounted on the 1st semiconductor element and has a 2nd electrode pad, a 1st wire which connects a 1st area of the 1st electrode pad and the 2nd electrode pad, and a 2nd wire which connects a 2nd area except the 1st area of the 1st electrode pad to the wiring pattern in the 2nd area.

COPYRIGHT: (C)2002,JPO



3

€ 耧 4 盐 华 噩 ধ (12)

特開2002-110898 (P2002-110898A) (11) 特許出顧公房番号

(1,5000,11,0000,1) (43)公開日 平成14年4月12日(2002,4,12)	f-43-1·(#	5F044				
(F2002—110636A) 平成14年4月12日(2002.	11-	301D	301A	301N	2	
(43)公開日		21/60			22/08	
	FI	H01L				

最終頁に紹く **耐水項の数13 OL (全 7 頁)** 医复数形式 化

301

23/065 25/18 21/60 22/01

(51) Int.C. H01L

(21) 田岡雄丹	(\$25000-296328(P2000-296328)	562000000 YIBIH(11)	962000000
			并属负工兼株式会社
(22) 出版日	平成12年9月28日(2000.9.28)		東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
		(72) 発明者	小百山 光
			東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
			工業株式会社内
		(72) 発明者	作 木 臣介
			東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
		-	工業株式会社内
		(74)代理人 100089083	100089093
			井理士 大西 應沿
		F≯-∆(₩	Fターム(参考) SF044 AA02 AA12 AA18 CC05 E
			EE 1

数量集

苔屬奴

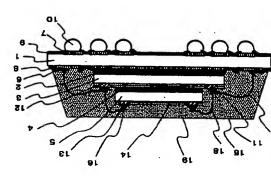
គ

(54) 【躬敗の名祭】 半等体徴冒

(57) [政約]

【目的】 本発明では、隣り合う導配ワイヤの接触を抑 **到することのできる、領困された半導体索子を有する半** 尊体装置を提供することを目的とする。

55形成された基板と、基板上に搭載された、第1の電極 パッドとを接続する第1のワイヤと、第1の包括パッド パッドを偏えた知1の半導体索子と、知1の半導体索子 上に搭載された、第2の配極パッドを備えた第2の半導 体索子と、類1の配種パッドの第1の関域と第2の電極 の第1の領域を除く第2の領域と配換パターンとを接続 【構成】 本発明の半導体装置は、数面に配線パターン する数2のワイヤと、を含む。



【財水項1】 数面に配線パターンが形成された基板 (特許数状の範囲)

前記基板上に搭載された、第1の電極パッドを備えた第

前配第1の半導体楽子上に搭載された、第2の電極パッ ドを備えた第2の半導体報子と、

前記第1の電極パッドの第1の倒板と前記第2の電極パ ッドとを依依する斑1のワイヤと、

存出ナと、

前記第1の電極パッドの前記第1の領域を除く第2の頃 域と前配配線パターンとを接続する第2のワイヤと、

「請求項2] 請求項1記載の半導体装置において、さ らに前配基板の裏面に形成された外部端子を含み、前配 た、前配基板の前配表面と前配裏面とを貫通する質通孔 配線パターンと前記外部端子とは前記基板に設けられ を介して接続されることを特徴とする半導体装置。 を合むことを特徴とする半導体装置。

【翻求項3】 静水項1記載の半導体装置において、前 記算 1のワイヤはファーストボンドが前記第2の転極パ ッドに被焼され、セカンドボンドが前配第1の電極パッ **ドに接続され、前記セカンドボンドは前記第1の電極ペ** ッド上に形成されたパンプを介して前配第1の包括パッ ドに接続されることを特徴とする半導体装置。

【精水頃4】 精水頃1記載の半導体装置において、前 記第1のワイヤはファーストポンドが前記第1の監極ペ ドに被続され、何記セカンドボンドは前記第2の亀橋ペ ッドに接続され、セカンドボンドが前配第2の電極パッ ッド上に形成されたペンプを介して柏配第2の鶴極ペッ ドに接続されることを特徴とする半導体装置。

【開水項5】 請水項1記載の半導体装置において、前 配第1の電極パッドは、前配第1の半導体素子の周辺近 傍に形成され、前配周辺の延在方向に長い形状を有して いることを特徴とする半導体装置。 【請求項6】 請求項1配載の半導体装置において、前 記第1の電極パッドは、前記第1の半導体素子の周辺近 第に形成され、前記周辺と直交する方向に長い形状を有 していることを特徴とする半導体装置。

【請求項7】 請求項1記載の半導体装置において、前 【精水項8】 第1の電極パッドを有する第1の半導体 記第1の半導体素子は前記第2の半導体案子よりも大き **ハ.外形形状を有することを特徴とする半導体装置**

前配第1の半導体第子上に搭載された、第2の電極パッ ドを有する第2の半導体索子と、 前配第1の電極パッドと前配第2の電極パッドとを接続 前記内部配権と前記第1の配極パッドとを接続する第2 する第1のワイヤと

当配第1のワイヤと前配第2のワイヤとは前配第1の低 のワイヤと、を備え、

極パッド上で低ならないように配置されることを特徴と する半導体装置 【簡求項9】 関求項8記載の半導体数値において、前 記簿1のワイヤと住記第2のワイヤとは、柱記簿1の句 極ペッド上で互いに範囲じてそれぞれ世記第1の銘極ペ 【間求項10】 第1の配極ペッドを有する第1の半導 ッドに接続されていることを特徴とする半導体装置。

伯記第1の半導体装子上に搭載された、前記第1の配極 パッドと後依された第2の電極パッドを有する第2の半 **質配第1の配極パッドにおける前配第2の配極パッドと** 資存報子と、

接続された寅垓とは異なる寅垓で前配第1の電極ペッド を含むことを特徴とする半導体装置。 と接続される内部電極と、

【精水項11】 第1の配極ペッドを有する第1の半導 前配第1の半導体装子上に搭載された、第2の電極パッ ドを有する第2の半導体数子と、 体盤子と、

哲記内部亀極やファーストボンドが行むれ、 セタンドボ ドが行われ、 セカンドボンドが哲院祭2のパンプ上が行 われた第2のワイヤとを含むことを特徴とする半導体装 哲旣類 1 のワイヤのセカンドボンド上むファーメトボン 柱記第1の包櫓パッド上に形成された第1のペンプと、 **晳記第2の電極パッド上に形成された第2のパンプと、** ンドが哲配第1のベング上で行われた祭1のワイヤと、 内部配極と、

て、さらに基板を有し、前配内部電極は前配基板上に形 成され、前記第1の半導体索子は前配基板上に搭載され 【欝状項12】 請求項11配数の半導体装置におい ていることを特徴とする半導体装置

た、点配基板の柜配内部包極が形成された面と反対回の **声に外部電極が形成され、前配外部電極と前配内部電極** とは前配基板に形成された質通孔を介して互いに接続さ 【酵水項13】 請水項12記載の半導体装置におい れていることを特徴とする半導体装置。

[発明の詳細な説明] [000]

[発明の属する技術分野] 本発明は、複数の半導体案子 が積層して用いられる半導体装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、マルチチップパッケージと呼ばれ る、10のパッケージ内に植数の半路存録子が対止され 5技術があり、その形態として、例えば、絶縁基板上に 複数の半導体第子を復帰して搭載したスタック型マルチ チップパッケージがある。

[0003] このような半導体装置では、積層された個 々の半導体素子の電極パッドと、絶縁基板上の内部電極 とがそれぞれワイヤにより接続されている。複数の半導

特別平14-110898

3

体案子、内部危極、ワイヤは対止樹脂で封止されてい

れ、また、下段の半導体装置と内部電極とが第2の導電 スタック型マルチチップパッケージにおいては、上段の [発明が解決しようとする瞑題] しかしながら、従来の ワイナでそれぞれ被核されているため第1の導動ワイヤ 半導体操子と内部配権とが第1の導電ワイヤで接続さ が第2の導机ワイヤよりも長くなる。

り、長い回の第1の導配ワイヤが流され、瞬り合うワイ [0005] このため、樹脂を注入する際の圧力によ ヤと価格してしまうという問題点があった。

[0006] 本発明では、隣り合う導配ワイヤの接触を 抑制することのできる、積層された半導体数子を有する 半導体装置を投供することを目的とする。

第1の配極パッドを備えた第1の半導体案子と、第1の 第2の配極パッドとを接続する第1のワイヤと、第1の 半導体装置では、上記機関を解決するために、数面に配 半導体寮子上に搭載された、第2の電極パッドを備えた 第2の半導体案子と、第1の配極パッドの第1の関域と 配価パッドの第1の卸板を除く第2の倒板と配銀パター [限盟を解決するための手段] 本脳発明のうち代数的な **杁パターンが形成された基板と、基板上に搭載された、** ンとを接続する第2のワイヤと、を含む。 [0000]

【発明の実施の形態】図1および図2は本発明の第1の 牧協形態の胚胎図である。 (8000)

一トが貼り付けられた半導体案子3を熟圧がにて絶縁基 板1の数面にダイスポンドすることにより絶縁基板1上 に固定することができる。半導体券子3の裏面への接着 が得られる。なお、半導体案子5を下段の半導体案子3 上に固定する場合も同様の手法を用いることが可能であ 【0009】絶録基板1上には接労剤2により下段の半 シートの貼り付けは、ウエく状態で行われ、接着シート ことで、裏面に接着シートの貼り付けられた半導体業子 - 単体案子3が固定されており、下段の半導体案子3上に る。半導体数子3は、あらかじめ裏面に絶縁性の接符ツ の貼り付けられたウェハを悩々の半導体祭子に分割する は接労剤4により上段の半導体索子5が固定されてい

向パターン 6 が、 英面には専動パターン 7 がそれぞれ形 形成された図示しないスルーホールを介して互いに接続 料がメッキ毎により形成されており、この導包材料によ されている。スルーホール内には例えば金などの専覧材 り導的パターン6と導動パターン7とは包奴的に接続さ 【0010】絶縁基板1の牧通には内部配極としての導 専究パターン 8 と専犯パターン 7 とは、絶縁基板 1 内に 成されている。 導電パターン6は絶縁基板1の表面を、 半導体第子3が搭載される倒域まで引き回されている。

回し、その一端を導電材料に接続することにより、絶録 専覧パターン 6 を引き回すことができない場合は、絶縁 基板1の裏面で導電パターン7を引き回すことも可能で 基板1の裏面の中央部分に配置される導電パターン7と 鴎気的に接続することが可能となる。絶縁基板1要面で [0011] 専電パターン6を絶縁基板1の装面に引き

【0012】絶縁基板1上に形成されている導電パター ンもおよび導電パターンフはそれぞれソルダレジスト8 およびソルダレジスト9で限われている。

【0013】 ソルダレジスト9から韓出している導電パ されている。金属パンプ10としては、例えばはんだボ **ールが用いられる。この金属ベンブ10は、この半導体** ターン7上には外部包括としての金属ペンプ10が形成 **装を実装基板に実装する際の電極として用いられる。**

形成されている。半導体案子3の接面は、例えばシリコ 9、色極ベッド11はペッシベーション膜12から韓田 【0014】半導体案子3の接面には電極パッド11が 1の周囲はパッツペーション数12に覆むれており、ワ イヤがボンディングされる中央部分がパッツペーション している。図示はされていないが、通常は電極パッド1 ン強化膜などのパッシペーション膜12で腫むれてお 原12から降出している。

同僚に包括スッド13およびスッツスーション版14が 【0015】半導体繋子5においても、半導体繋子3と 形成されている。

る。すなわち、半導体索子5の各辺は、それぞれ半導体 【0016】半導体案子5は、半導体案子3よりも小さ い外形形状を有しており、半導体繋子3の電極パッド1 寮子3の各辺より短く、それぞれ半導体寮子3の各辺よ 1と重ならないように半導体素子3上に固定されてい りも内倒に配倒される。

通常のワイヤボンディング技術を用い、ワイヤの先端の 【0017】半導体案子3の電極パッド11上には金属 ペンプ15が形成されている。この金属パンプ15は、 ボール部分のみを残すことにより形成される。

【0018】半導体祭子5の電極パッド13上にも同様 に食風パンプ16が形成されている。

点であるセカンドボンドが金属パンプ15上に接続され 子3の電極パターン11とは、導電ワイヤ17により電 ディングの開始点であるファーストボンドが遊覧パター ン6に接続するボールボンディングにより行われ、終了 【0019】絶録基板1上の導電パターン6と半導体案 気的に接続されている。導電ワイヤ17は、ワイヤボン

的に接続されている。 導電ワイヤ18は、ファーストボ [0020] 半導体案子3の電極パッド11と半導体案 子5の包掻パッド13とは、導角ワイヤ18により亀気 ンドが配極パッド 11に接続するボールボンディングに

より行われ、セカンドボンドが金属パンプ16上に接続

【0021】 導館ワイヤ17のセカンドボンドと導館ワ イヤ18のファーストボンドは、配極パッド11におけ る異なる領域において行われている。 [0022] これら半導体紫子3、半導体紫子5、導電 ワイヤ17、導電ワイヤ18は、封止樹脂19により封

り、半導体素子3の電極パッド11における導電ワイヤ 【0023】図2は図1の絶録基板1、半導体索子3、 17および導電ワイヤ18の接続がこの図2に示され 半導体案子5のコーナー部を拡大した部分拡大図であ 止されている。

ッド11は、本実施例では、電極パッド11は半導体装 て長い矩形形状を有している。 既極パッド11は、半導 体案子3の辺近傍に散けられるとともに、この辺と道交 する方向に長い矩形形状とすることも可能である。その 接続する導電ワイヤ18が半導体案子3の辺から遠い側 に、絶縁基板1と下段の半導体素子3とを接続する導電 ワイヤ17が半導体業子3の辺に近い側にそれぞれ接続 協合でも、隣り合う導電ワイヤとの短格をより効果的に [0024] 半導体禁子3の配極パッド11は、同一の 通常の電極パッドよりも大きく形成されている。 電極パ チ3の辺近傍に散けられているとともに、この辺に沿っ 場合は、下段の半導体案子3と上段の半導体案子5とを される。 包極パッド 1.1 を辺と直交する方向に長く形成 上段の半導体索子5を搭載する領域が制限されるが、上 段と下段の半導体繋子を接続する導電ワイヤ17が、こ れる半導体盤子の辺に対して斜め方向に形成されている **電極パッド内で2箇所に導電ワイヤを接続するために、** する場合は、平行な方向に長く形成する場合に比べて、

8を互いに離問させて電極パッド11上に接続できる程 度に電極パッド11を大きく形成してもよく、その場合 【0025】また、導館ワイヤ17および導電ワイヤ1 は、導電ワイヤを形成する角度の自由度が向上する。

パッド13を絶縁基板1の専電パターン6に直接接機せ [0026] 本実施例では、上段の半導体繋子3の電極 イヤを用いる必要がなくなり、隣り合う導戦ワイヤ間の ずに、下段の半導体索子5の配権パッド11を介して導 低パターン6に個気的に接続される。このため、電極パ ッド13と導電パターン6とを直接接続する長い導電ワ 短絡を抑制することができる。

【0027】また、本実施例では、下段の半導体案子5 の電極パッド11を大きく形成し、上段の半導体索子5 ヤ17とを、同一の電極パッド11における異なる領域 でそれぞれ接続している。このため、電極パッド11に おけるワイヤボンディングの際のストレスを低減するこ 下段の半導体案子3と絶縁基板1とを接続する導電ワイ と下段の半導体索子3とを接続する導電ワイヤ18と、

による2箇所のボンディングが行われる。このため、パ る。しかしながら、包括パッド11上でそれぞれの導位 膜が除去されている。本東猫の形態では、矩形形状の虹 極ペッド11上で導電ワイヤ17および導電ワイヤ18 グされる匈域が包極パッド11と略同一の矩形形状とな ワイヤの間隔が離れている場合などは、低極パッド11 上のパッツペーション版に、それぞれの専咤ワイヤに対 【0028】包括パッド11の周囲は図示しないパッシ **ペーション取に強われており、遊覧ワイヤ17、導筒ワ** イヤ18 がボンドィングされる 医核 は ペッツ ペーション ッツスーツョン膜が除出され、導動のイヤがボンディン

であり、図1、および図2と同一構成要案には同一の符号 [0029] 図3は、本発明の第2の実施形態を示す図 応する2ヶ所の関ロ部を形成することも可能である。 が付けられている。

[0031] 図3において、下段の半導体数子3の電極 [0030] 第2の英施形態では、第1の英施形態とは 導電ワイヤの接続形態が異なっており、その他の構成は 斑1の寒焰形態と同じである。

[0032] 下段の半導体繋子3の電極パッド11と絶 パッド11上には金属パンプ21が形成されている。金 録基板1の専電パターン6とを接続する専電ワイヤ22 風ベンプ21は、第1の実施形態における金属ベンプ1 5、16と同様の方法で形成される。

は、ファーストボンドが包極ペッド11で、セカンドボ [0033] 上段の半導体数子5の電極パッド13と下 ンドが導电パターン6でそれぞれ行われている。

配極パッド13で、セカンドポンドが下段の半導体案子 段の半導体素子3の電極パッド11とを接続する導電ワ イヤ23は、ファーストポンドが上段の半導体数子5の 3の配価ペッド11上に形成された金属ペンプ21上で にそれぞれ行われる。

[0034] 本政施形態においては、上段の半導体券子 上段の半導体業子5の電極パッド13上に金属パンプを 形成する必要がないため、金属パンプを形成する工数を 5の包種パッド13にファーストボンドを行っており、

[0035] 図4および図5は、本発明の第3の英雄形 **息を説明する図であり、図4は断面図、図5は部分的に 拡大した斜視図である。** 単類できる。

[0036] 本政協形態において、図1および図2と同 一の構成要件には同一の符号が付けられている。

[0037] 本実施形態では、下段の半導体案子3の配 極パッド31上に金属パンプ32が形成されており、下 段の半導体素子3の価値パッド31と絶録基板1の導配 パターン6とを接続する導電ワイヤ33は、ファースト **ポンドが遊覧パターン6で、セカンドボンドが金属ペン** ブ32でそれぞれ行われている。

【0038】上段の半導体数子5の電極パッド34には

9

[<u>S</u>

特開平14-110898

れ、セカンドボンドが金属パンプ35上で行われた導電 金属パンプ35が形成されており、上段の半導体報子5 の包括パッド34と下段の半導体数子3の包括パッド3 1とは、ファーストボンドが導起ワイヤ33上で行わ ワイヤ36により接続される。

[0039] 第3の玻施形態によれば、第1の半導体素 を大きくせずに上段の半導体案子5、下段の半導体案子 ポンドとが低ねて行われるため、乾極パッド31の面徴 **す33のセカンドボンドと海艦ワイヤ36のファースト** 子3の包括パッド31上において、同一個所に導電ワイ 3、絶縁基板1を接続することができる。

[0040]また、下段の半導体索子3個でファースト ポンドを、上吸の半導体珠子5回でセカンドポンドを行 **した時間ワイヤ36が形成されるため、半導体盤子5上** め、上段の半導体索子5上の封止樹脂19を薄くするこ とができ、パッケージ全体としての薄型化を達成するこ における導角ワイヤ36のパープが嵌へなる。このた とができる。

【0041】次に、図6を用いて本発明の第4の実施形 値を説明する。 [0042] 図6において、図1および図2と同一の構 成政年には回一の年号が付けられている。

[0043] 第4の寅施形態では、下段の半導体素子3 の包括バッド41上に金属パンプ42が形成されてい 【0044】絶縁基板1と下段の半導体類子3とを接続 する導館ワイヤ43は、ファーストボンドが導電パター ン6で、セカンドボンドが会風パンプ42で行われてい

とを接続する導電ワイヤ46は、ファーストポンドが半 英体数子5の包括ペッド44で、セカンドボンドが導動 【0045】下段の半導体索子3と上段の半導体索子5 ワイヤ43の接根された金属パンプ42上で行われてい

び導配ワイヤ46の両方のセカンドボンドが行われてい 【0046】本実施形態では、下段の半導体索子の配極 パッドに形成された金鳳パンプ上で導位ワイヤ43およ

森子の配極パッドに金属パンプを形成することなく上段 体索子と絶縁基板とを接続することが可能となる。この ため、金属パンプを形成する工数を削減することができ 【0047】このため、本実施形態では、上段の半導体 の半週体報子と下段の半導体器子、そして、下段の半導

ず、一般に用いられるリードフレームを用いることも可 [0048] 本発明においては、絶縁基板上に半導体案 子を積層する実施例について説明したが、これに限ら

館である。リードフレームを用いる場合は、本発明にお ける時間パターン6としたインナーリードが用いられ、 下段の半導体素子はダイパッドに固定される。

のパッドの異なる領域に形成している。このため、下段 【発明の効果】本発明に係る半導体装置では、下段の半 導体案子の電極パッドを大きくし、絶縁基板と下段の半 単体案子とを接続する導電ワイヤと、下段の半導体案子 の半導体素子の電極パッドにおける導電ワイヤの接続を により電極パッド下部に与えられるストレスを低減する 強実に行うことができるとともに、ワイヤボンディング と上段の半導体繋子とを接続する導電ワイヤとを、同-ことが可能となる。

図面の簡単な説明】

[図1] 本発明の第1の実施形態における半導体装置の 所国図である。

[図2] 本発明の第1の実施形態における半導体装置の

部分拡大斡視図である。

【図3】本発明の第2の実施形態における半導体装置の

【図4】本発明の第3の実施形態における半導体装置の 部分拡大斜視図である。

[図5] 本発明の第3の実施形態における半導体装置の 析面図である。

【図6】本発明の第4の実施形態における半導体装置の 部分拡大鉛視図である。

部分拡大斜視図である。

【符号の説明】

絶禄基板

接着到

半海体紫子

被希知

半導体禁子

海低パターン 導電パターン ソルダレジスト

[図4]

ソルダレジスト

質極ペッド 0 毎頃ベング

スシンスーション環 8

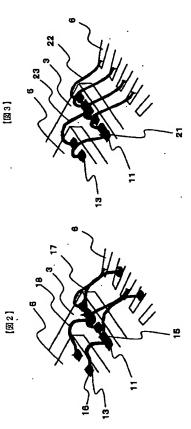
スシンスーション版 気極ペッド e

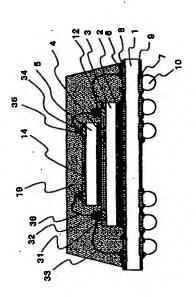
金属スソゲ

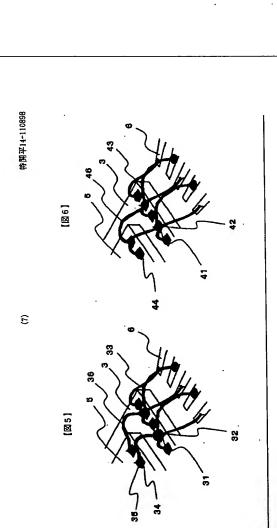
毎国スソレ

海風ワイヤ

対け極脳 6







フロントページの統令

加別記号 301 (51) Int. Cl. ⁷ H 0 1 L 21/60